

### HgCdTe薄膜的输运特性及其应力调控

张松然 何代华 涂华焘 孙艳 康亭亭 戴宁 褚君浩 俞国林

### Magnetotransport properties and stress control of HgCdTe thin film

Zhang Song-Ran He Dai-Hua Tu Hua-Yao Sun yan Kang Ting-Ting Dai Ning Chu Jun-Hao Yu Guo-Lin

引用信息 Citation: *Acta Physica Sinica*, 69, 057301 (2020) DOI: 10.7498/aps.69.20191330

在线阅读 View online: <https://doi.org/10.7498/aps.69.20191330>

当期内容 View table of contents: <http://wulixb.iphy.ac.cn>

---

### 您可能感兴趣的其他文章

#### Articles you may be interested in

负带隙HgCdTe体材料的磁输运特性研究

Magnetotransport property of negative band gap HgCdTe bulk material

物理学报. 2017, 66(24): 247301 <https://doi.org/10.7498/aps.66.247301>

基于倾斜纳磁体翻转倾向性的与(或)逻辑门应力模型

Modeling of stress-regulated AND (OR) logic gate based on flipping preference of tilted nanomagnet

物理学报. 2019, 68(1): 017501 <https://doi.org/10.7498/aps.68.20181621>

Gd掺杂对无氟金属有机物沉积法制备Y1-xGdxBCO薄膜的应力调控

Stress mechanism of Y1-xGdxBCO thin film with Gd substitution prepared by F-free metal organic deposition method

物理学报. 2017, 66(15): 156101 <https://doi.org/10.7498/aps.66.156101>

高居里温度铋层状结构钛钽酸铋(Bi<sub>3</sub>TiTaO<sub>9</sub>)的压电、介电和铁电特性

Piezoelectric, dielectric, and ferroelectric properties of high Curie temperature bismuth layer-structured bismuth titanate-tantalate

(Bi<sub>3</sub>TiTaO<sub>9</sub>)

物理学报. 2019, 68(14): 147701 <https://doi.org/10.7498/aps.68.20190222>

Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>单晶薄膜磁性电场调控的微磁学仿真研究

Electric-field control of magnetic properties of Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> single-crystal film investigated by micro-magnetic simulation

物理学报. 2017, 66(13): 137501 <https://doi.org/10.7498/aps.66.137501>

## HgCdTe 薄膜的输运特性及其应力调控\*

张松然<sup>1)</sup> 何代华<sup>1)</sup> 涂华垚<sup>2)</sup> 孙艳<sup>2)</sup> 康亭亭<sup>2)</sup>  
戴宁<sup>2)</sup> 褚君浩<sup>2)</sup> 俞国林<sup>2)†</sup>

1) (上海理工大学材料科学与工程学院, 上海 200093)

2) (中国科学院上海技术物理研究所, 红外物理国家重点实验室, 上海 200083)

(2019年9月2日收到; 2019年12月12日收到修改稿)

窄禁带直接带隙半导体材料碲镉汞 ( $\text{Hg}_{1-x}\text{Cd}_x\text{Te}$ ) 是一种在红外探测与自旋轨道耦合效应基础研究方面都具有重要应用意义的材料. 本文对单晶生长的体材料  $\text{Hg}_{0.851}\text{Cd}_{0.149}\text{Te}$  进行阳极氧化以形成表面反型层, 将样品粘贴在压电陶瓷上减薄后进行磁输运测试, 在压电陶瓷未加电压时观察到了明显的 SdH 振荡效应. 对填充因子与磁场倒数进行线性拟合, 获得样品反型层二维电子气的载流子浓度为  $n_s = 1.25 \times 10^{16} \text{ m}^{-2}$ . 在不同磁场下, 利用压电陶瓷对样品进行应力调控, 观测到具有不同特征的现象, 分析应是样品中存在二维电子气与体材料两个导电通道. 零磁场下体材料主导的电阻的变化应来源于应力导致的带隙的改变; 而高场下产生类振荡现象的原因应为应力导致的二维电子气能级的分裂.

关键词: HgCdTe, Shubnikov-de Haas 振荡, 压电陶瓷, 应力调控

PACS: 73.20.-r, 75.47.-m, 71.70.Fk

DOI: 10.7498/aps.69.20191330

## 1 引言

碲镉汞 ( $\text{Hg}_{1-x}\text{Cd}_x\text{Te}$ ) 是一种窄禁带直接带隙半导体材料, 是由均具有闪锌矿立方晶体结构的正禁带 CdTe 和负禁带 HgTe 按照比例形成的二元化合物材料, 具有禁带宽度随组分可调、光吸收率高、电子迁移率高和热产生率较低的优点. 通过调控禁带宽度, 可使其红外探测范围覆盖从近红外到甚长波红外波段 ( $0.7\text{--}30.0 \mu\text{m}$ )<sup>[1,2]</sup>. 由于上述的诸多优点, 这一材料目前被广泛应用于各红外探测领域. 此外, 碲镉汞电子有效质量小, 有效  $g$  因子大, 具有很强的自旋轨道耦合作用<sup>[3,4]</sup>, 使它成为制备自旋器件的理想材料. 在基础研究方面, HgCdTe 材料也具有重要的意义. 2006年, 张守晟<sup>[5,6]</sup> 团队预言了量子自旋霍尔绝缘体可于 HgCdTe 量子阱

结构中实现, 并随后在实验上验证了这一预言. 近年来还有研究显示, 通过调控应力有望在 HgCdTe 中实现拓扑绝缘体与拓扑半金属态<sup>[7-9]</sup>.

半导体的电学性质可以通过多种手段调控, 包括栅压、光照以及应力调控. 其中, 栅压与光照都可直接调控载流子, 而应力调控则是间接调控. 此外, 相比于前两者, 要在低温下实现对样品的应力调控是极具挑战性的. 传统的方法是在不同的衬底上生长同一材料, 但这一方法具有很大的局限性, 不仅耗时耗力, 而且应力的调控完全取决于样品与衬底的晶格常数的关系, 无法人为直接调控. Shayegan 等<sup>[10]</sup> 提出了利用压电陶瓷对低温下的样品进行原位应力调控的方案, 并成功在 AlAs 量子阱输运测试中实现了有效的调控. 此后, 这一调控方案被用于多种材料的输运测试实验中, 已报道过的有: GaAs 量子阱<sup>[11-13]</sup>、InGaAs 量子

\* 国家重点基础研究发展计划 (批准号: 2016YFA0202201) 和国家自然科学基金 (批准号: 11774367) 资助的课题.

† 通信作者. E-mail: yug@mail.sitp.ac.cn

点<sup>[14]</sup>、二维材料 MoS<sub>2</sub><sup>[15]</sup> 和 InAs/GaSb 双量子阱结构<sup>[16]</sup> 等。

目前关于 HgCdTe 的输运性质调控主要是栅压与光照. 魏来明等<sup>[17]</sup> 在受到微波辐照的 HgCdTe 薄膜中观测到了增强的退相干时间. Palm 等<sup>[18]</sup> 在 HgCdTe 基的场效应晶体管中观察到了反弱局域效应, 并成功用栅压调控自旋轨道耦合强度. 高矿红等<sup>[19]</sup> 实现了用栅压对 Hg<sub>0.78</sub>Cd<sub>0.22</sub>Te 薄膜反型层中的自旋分裂能在 6.95—9.06 meV 之间的调控. 据我们所知, 使用压电陶瓷对这一材料体系进行应力调控的研究还未有报道.

本文通过对粘贴在压电陶瓷上的 HgCdTe 样品进行低温磁输运测试, 观测到了明显的 SdH 振荡, 表明反型层处形成了较高质量的二维电子气. 通过压电陶瓷的应力调控, 分析了零磁场与高磁场下的调控数据并对相应的应力调控机制进行了讨论.

## 2 实 验

通过单晶生长制备了 HgCdTe 体材料, 将样品在碱溶液中进行阳极氧化, 使其在表面形成氧化层, 该氧化层可以将样品表面与空气隔离以保护样品; 另外可以使材料表面发生钝化, 从而在氧化层与 HgCdTe 材料的交界处形成反型的二维电子气. 通过 X 双晶射线衍射确定样品组分  $x$ . 然后使用环氧树脂胶将样品粘贴在压电陶瓷的工作面上, 50 °C 气氛下加热固化, 且反型层靠近压电陶瓷的工作面. 由于样品本身厚度较大, 因此通过手工研磨的方法将样品减薄, 以确保压电陶瓷的拉伸或收缩能对样品的应力进行调控. 最后得到的样品结构如图 1 所示, 当对压电陶瓷施加正偏压时, 样品应受拉伸应力.

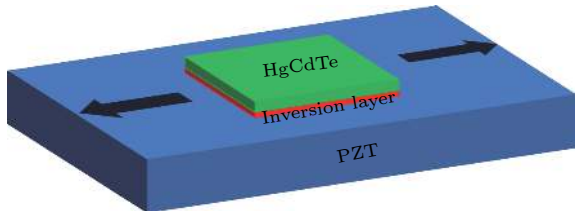


图 1 样品结构示意图, 其中箭头表示对压电陶瓷施加正偏压时的应力方向  
Fig. 1. Schematic diagram of the sample, and the arrows indicate the direction of strain when positive voltage is applied.

实验测量采用范德堡测试法<sup>[20]</sup>, 样品规格约为 4 mm × 3 mm, 以金属钢在方形样品的四个顶角上制作四个电极以形成欧姆接触, 并使用银线引出接线. 所使用的低温超导磁体系统为 Oxford 公司的 Teslatron 设备, 施加的磁场垂直于薄膜面, 温度维持在 1.5 K, 磁场最高可达 8.9 T. 测量时使用了有效值为 1 μA, 频率为 16.666 Hz 的低频恒交流源, 再通过锁相放大器 SR830 来测量磁阻以获得样品的电阻数据. 调控压电陶瓷所使用的电压源为 Keithley 2400, 其可施加的最大电压范围为 -200—200 V.

## 3 结果与讨论

图 2 给出了样品的 (422) 衍射面的 X 射线双晶衍射 (double crystal X-ray diffraction, DCXRD) 曲线图. 由图 2 可以明显地看到衍射单峰  $2\theta = 71.45^\circ$ , 同时半峰宽很窄, 只有  $0.023^\circ$ , 表明生长的样品单晶性较好. X 射线所用的波长  $\lambda = 1.54056 \text{ \AA}$ , 根据 X 射线衍射公式, 可以得到样品单晶的晶格常数为  $a = \frac{n\lambda}{2\sin\theta} \sqrt{h^2 + k^2 + l^2} = 0.6463 \text{ nm}$ . Capper 和 Garland<sup>[21]</sup> 在其编撰的书中指出, Hg<sub>1-x</sub>Cd<sub>x</sub>Te 材料的晶格常数与材料组分  $x$  之间的关系为

$$a = 6.4614 + 0.0084 + 0.0168x^2 - 0.0057x^3 (\text{\AA}),$$

由此可以得到样品的组分  $x = 0.149$ .

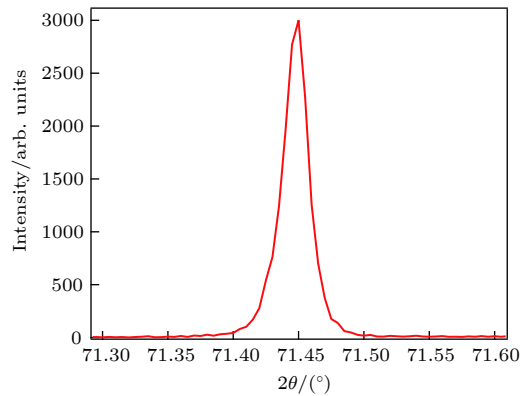


图 2 样品的 X 射线双晶衍射曲线  
Fig. 2. DCXRD of the sample.

图 3(a) 给出了样品在 1.5 K 温度下未受压电陶瓷应力调控时的纵向电阻  $\rho_{xx}$  随磁场的变化曲线. 如图 3(a) 所示, 纵向电阻在高场部分显示出了良好的 SdH 振荡特性, 表明在氧化层与 HgCdTe

界面处确实形成了较高质量的二维电子气. 为了排除体材料部分对振荡的影响, 对纵向电阻进行去背底处理, 如图 3(b) 所示.

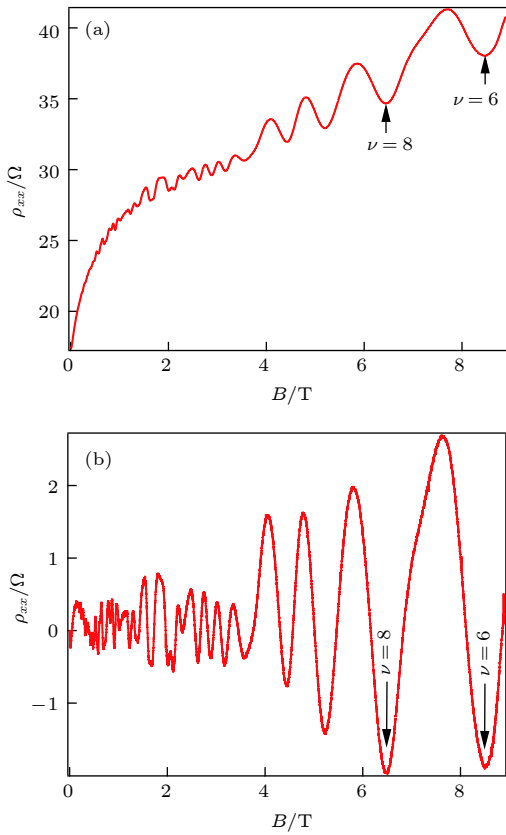


图 3 (a) 1.5 K 温度下, HgCdTe 样品在磁场中的 SdH 振荡图; (b) 去背底处理后的 SdH 振荡曲线  
Fig. 3. (a) The longitudinal resistance of HgCdTe as function of magnetic field at 1.5 K; (b) remove the background resistance from SdH oscillations.

根据理论, 填充因子满足  $\nu = 2E_F/(\hbar\omega_c)$ , 其中  $E_F = \hbar^2 k_F^2/(2m^*)$  ( $\hbar$  代表普朗克常量,  $E_F$  代表费米能级, 为电子的回旋共振频率,  $k_F$  为费米波矢,  $m^*$  为电子有效质量), 因此, 可以得到填充因子  $\nu$  与磁场倒数  $1/B$  满足正比关系:  $\nu = (hn/e) \cdot (1/B)$ .

通过对填充因子与磁场倒数的线性拟合, 如图 4 所示, 所有的点都在直线附近, 表明拟合结果较好. 由此可以计算出反型层二维电子气的电子浓度  $n_s = ke/h = 1.25 \times 10^{16} \text{ m}^{-2}$ . 同时, 也可反推图 3 中各个峰与谷的填充因子, 部分填充因子已标注在图 3 及图 4 中.

图 5 分别给出了 1.5 K 温度下样品在零磁场下电阻随压电陶瓷偏压的变化关系以及 8.9 T 磁场下去背底后的电阻随压电陶瓷偏压的变化. 由图 5 可以明显地看到, 样品的电阻随压电陶瓷上的

栅压变化而发生变化, 表明样品受到了应力作用, 从而验证了压电陶瓷调控应力这一手段的有效性. 此外, 在 0 T 时样品的电阻变化量十分小, 且为单调变化; 而在高场时, 变化量增大且表现出了振荡的特征. 这一区别的来源可能是由于样品内部存在着体材料与二维电子气的平行电导 [22,23], 在低磁场时, 电阻由体材料电阻主导, 而体材料由于高压电陶瓷工作面较远, 因此受到的应力影响较小; 而当样品处于高磁场条件下, 体材料电阻由于正磁阻效应变得很大, 而二维电子气发生的是 SdH 振荡, 其电阻相对较小, 从而在样品的电阻中占主导地位, 因此强磁场下的电阻变化曲线主要反映了二维电子气随应力变化的性质. 对于体材料而言, 应力调控会使其能带结构发生变化. 从图 5(a) 可以看到当施加正偏压, 即对样品产生拉伸应力时, 电阻变小; 相反, 收缩应力使得电阻变大. 这里应力应是改变了能带的带隙 [8,24], 当施加拉伸应力时, 带隙减小而费米能级不变, 因此导带中的电子浓度增加, 从而使得体材料的电阻减小; 反之当应力为压缩应力时, 电子浓度则会因为带隙的增大而减小.

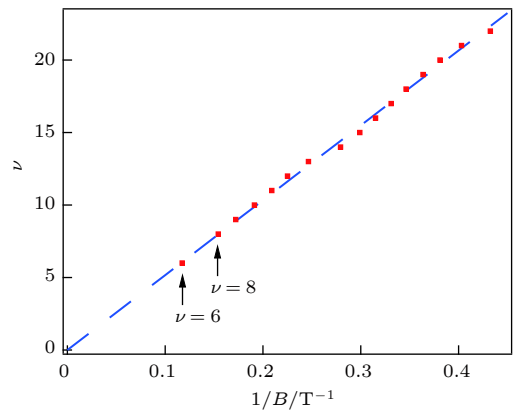


图 4 填充因子  $\nu$  与磁场倒数  $1/B$  的变化关系及拟合直线  
Fig. 4. Relationship between the filling factor  $\nu$  and the reciprocal  $1/B$  of the magnetic field and the fitting line.

在高场下, 反型层二维电子气受应力调控表现出类振荡的特性, 如图 5(b) 中的结果, 其成因应是应力变化导致的能级的分裂 [10,25]. 垂直磁场使得导带分裂为朗道能级, 间隔为回旋能  $E_C = \hbar e B_{\perp}/m^*$ , 又由于电子存在自旋, 每个朗道能级进一步分裂为两个子能级, 能量间隔为 Zeeman 分裂能  $E_Z = \mu_B g^* B$ . 当未施加应力时, 这些能级应为二级简并的. 通过压电陶瓷施加应力, 这种简并被解除, 并引入了新的分裂能——谷分裂能, 其大小随着应力



的增加而增大. 类似于 SdH 振荡的成因<sup>[26]</sup>, 当这一能级与费米能级重合时, 电阻振荡出现极大值, 当费米能级处于两个能级中间时, 电阻振荡出现极小值. 因此, 当连续改变压电陶瓷上的偏压时, 会使得应力连续地调节能带, 使得反型层的纵向电阻出现振荡的图形.

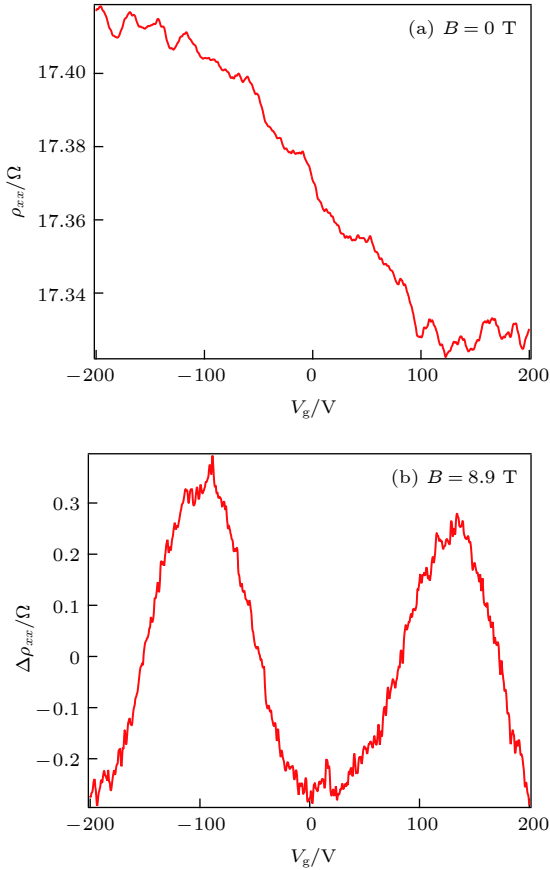


图 5 1.5 K 温度下样品在不同磁场条件下电阻随压电陶瓷偏压的变化  
Fig. 5. Voltage dependence of resistance under different magnetic field at 1.5 K.

Tomaka 等<sup>[9]</sup>通过对低场下拓扑表面态的量子霍尔效应的分析, 在受衬底应力的  $\text{Hg}_{0.865}\text{Cd}_{0.135}\text{Te}$  中确认了拓扑绝缘体相. 根据 DCXRD 双晶衍射结果, 确定  $\text{HgCdTe}$  样品中 Cd 的组分为 0.149, 低于临界组分  $x_c = 0.165$ , 则其能带结构为倒置型, 也可能存在着拓扑相. 由于本次实验中采用的是  $\text{HgCdTe}$  体材料经过表面阳极氧化形成表面二维电子气, 在输运测量中低阻体材料会对二维电子气的霍尔电导产生干扰<sup>[23]</sup>, 因此在我们的体系中无法确认  $\text{HgCdTe}$  中拓扑相的存在. 在后续的实验中, 我们将尝试使用分子束外延方法在高阻衬底上

生长  $\text{HgCdTe}$  或  $\text{HgTe}$  薄膜, 研究压电陶瓷应力调控下拓扑相的磁输运性质.

## 4 结 论

通过对压电陶瓷上的  $\text{Hg}_{0.851}\text{Cd}_{0.149}\text{Te}$  进行磁输运测量及其应力调控, 得到了样品在磁场下的 SdH 振荡图像, 分析并获得了反型层二维电子气的电子浓度. 在不同磁场下, 利用压电陶瓷对样品进行应力调控, 观测到具有不同特征的现象, 分析应是材料存在二维电子气与体材料两个通道. 零磁场下的单调变化应来源于应力导致的体材料的带隙变化, 而高场下产生类似振荡的原因应为应力导致的二维电子气能级的分裂. 我们的实验还存在一定不足, 特别是关于压电陶瓷对材料的应力调控还需要进一步进行深入地探索.

## 参考文献

- [1] Rogalski A 2003 *Proc. SPIE* **4999** 431
- [2] Rogalski A 2005 *Rep. Prog. Phys.* **68** 2267
- [3] Chu J H, Sher A 2008 *Physics and Properties of Narrow Gap Semiconductors* (New York: Springer) pp383–392
- [4] Wei L M, Liu X Z, Yu G L, Gao K H, Wang Q W, Lin T, Guo S L, Wei Y F, Yang J R, He L, Dai N, Chu J H 2013 *J. Infrared Millim. Waves* **32** 141 (in Chinese) [魏来明, 刘新智, 俞国林, 高矿红, 王奇伟, 林铁, 郭少令, 魏彦峰, 杨建荣, 何力 2013 *红外与毫米波学报* **32** 141]
- [5] Bernevig B A, Hughes T L, Zhang S C 2006 *Science* **314** 1757
- [6] König M, Wiedmann S, Brune C, Roth A, Buhmann H, Molenkamp L W, Qi X L, Zhang S C 2007 *Science* **318** 766
- [7] Ruan J W, Jian S K, Yao H, Zhang H J, Zhang S C, Xing D Y 2016 *Nat. Commun.* **7** 11136
- [8] Leubner P, Lunczer L, Brüne C, Buhmann H, Molenkamp L W 2016 *Phys. Rev. Lett.* **117** 086403
- [9] Tomaka G, Grendysa J, Marchewka M, Śliz P, Becker C R, Stadler A, Sheregii E M 2017 *Opto-Electron. Rev.* **25** 188
- [10] Shayegan M, Karrai K, Shkolnikov Y P, Vakili K, de poortere E P, Manus S 2003 *Appl. Phys. Lett.* **83** 5235
- [11] Jo I, Mueed M A, Pfeiffer L N, West K W, Baldwin K W, Winkler R, Padmanabhan M, Shayegan M 2017 *Appl. Phys. Lett.* **110** 252103
- [12] Koduvayur S P, Lyanda-Geller Y, Khlebnikov S, Csathy G, Manfra M J, Pfeiffer L N, West K W, Rokhinson L P 2011 *Phys. Rev. Lett.* **106** 016804
- [13] Habib B, Shabani J, de poortere E P, Shayegan M, Winkler R 2007 *Phys. Rev. B* **75** 153304
- [14] Seidl S, Kroner M, Högele A, Karrai K, Warburton R J, Badolato A, Petroff P M 2006 *Appl. Phys. Lett.* **88** 203113
- [15] Hui Y Y, Liu X F, Jie W J, Chan N Y, Hao J H, Hsu Y-T, Li L-J, Guo W L, Lau S P 2013 *ACS Nano* **7** 7126
- [16] Tiemann L, Mueller S, Wu Q S, Tschirky T, Ensslin K, Wegscheider W, Troyer M, Soluyanov A A, Ihn T 2017 *Phys. Rev. B* **95** 115108
- [17] Wei L M, Gao K H, Liu X Z, Yu G, Wang Q W, Lin T, Guo

- S L, Wei Y F, Yang J R, He L, Dai N, Chu J H, Austing D G 2013 *Appl. Phys. Lett.* **102** 012108
- [18] Palm E C, Szott W, Kobiela P S, Kirk W P, Schiebel R A, Reed M A 1988 *J. Vac. Sci. Technol. A* **6** 2716
- [19] Gao K H, Wei L M, Yu G L, Yang R, Lin T, Wei Y F, Yang J R, Sun L, Dai N, Chu J H 2012 *Acta Phys. Sin.* **61** 027301 (in Chinese) [高矿红, 魏来明, 俞国林, 杨睿, 林铁, 魏彦锋, 杨建荣, 孙雷, 戴宁, 褚君浩 2012 物理学报 **61** 027301]
- [20] van der Pauw L J 1958 *Philips Tech. Rev.* **20** 220
- [21] Capper P, Garland J 2010 *Mercury Cadmium Telluride* (West Sussex: A John Wiley and Sons Ltd.) pp113-129
- [22] van der Burgt M, Karavolas V C, Peeters F M, Singleton J, Nicholas R J, Herlach F, Harris J J, Van Hove M, Borghs G 1995 *Phys. Rev. B* **52** 12218
- [23] Shen D P, Zhang X D, Sun Y, Kang T T, Dai N, Chu J H, Yu G L 2017 *Acta Phys. Sin.* **66** 247301 (in Chinese) [沈丹萍, 张晓东, 孙艳, 康亭亭, 戴宁, 褚君浩, 俞国林 2017 物理学报 **66** 247301]
- [24] Han H, Zhang Y, Gao G Y, Yao K L 2013 *Solid State Commun.* **153** 31
- [25] Gunawan O, Shkolnikov Y P, Vakili K, Gokmen T, de poortere E P, Shayegan M 2006 *Phys. Rev. Lett.* **97** 186404
- [26] Ono Y 1982 *J. Phys. Soc. Jpn.* **51** 237

# Magnetotransport properties and stress control of HgCdTe thin film\*

Zhang Song-Ran<sup>1)</sup> He Dai-Hua<sup>1)</sup> Tu Hua-Yao<sup>2)</sup> Sun yan<sup>2)</sup>  
Kang Ting-Ting<sup>2)</sup> Dai Ning<sup>2)</sup> Chu Jun-Hao<sup>2)</sup> Yu Guo-Lin<sup>2)</sup>†

1) (*School of Materials Science and Engineering, University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai 200093, China*)

2) (*National Laboratory of Infrared Physics, Shanghai Institute of Technical Physics, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 200083, China*)

( Received 2 September 2019; revised manuscript received 12 December 2019 )

## Abstract

In recent years, the research on topological materials, including topological insulator and topological semimetal, has received a lot of attention in condensed matter physics. HgCdTe, widely used in infrared detection, also holds huge potential in this field. It has been reported that the strained thin  $\text{Hg}_{0.865}\text{Cd}_{0.135}\text{Te}$  can realize topological insulator phase by using a CdZnTe substrate. However, the stress caused by changing substrate has great limitations. For example, the stress cannot be changed once the sample has been grown. Hence, we try to use a piezoceramics (PZT) instead to implement the stress and control the properties of HgCdTe. The main purpose of our experiment is to verify its validity. As is well known, the band structure of  $\text{Hg}_{1-x}\text{Cd}_x\text{Te}$  can be precisely controlled by changing the content of Cd. When  $x$  lies between 0 and 0.165, HgCdTe features an inverted band structure, which is the premise of realizing topological phase. In this work, an inversion layer is induced on a single crystal grown HgCdTe bulk material by anodic oxidation, whose content of Cd is confirmed to be 0.149 by using XRD. Then the sample is thinned and attached to a PZT, which the tuning of stress is realized by applying a voltage to. Ohmic contacts are realized by indium in van der Pauw configuration. All measurements are carried out by using an Oxford Instruments  $^4\text{He}$  cryostat with magnetic field applied perpendicularly to the sample plane. At 1.5 K and zero voltage, an evident SdH oscillation is observed. By fitting the linear relationship between filling factor and the reciprocal of magnetic field, the concentration is obtained to be  $n_s = 1.25 \times 10^{16} \text{ m}^{-2}$ . Subsequently, we scan the voltage from 200 V to -200 V continuously in different magnetic fields. Two phenomena with different characteristics are observed. It is found that the resistance changes linearly with stress at zero field while an SdH oscillation-like behavior occurs at high field. We attribute such a difference to the existence of two conductive channels: one is the bulk material and the other is the two-dimensional electron gas. It is also noteworthy that the topological phase in our sample cannot be determined because the quantum Hall conductance is polluted by the conductance of bulk material. In conclusion, our results show that it is an effective way to use the PZT to tune the stress and this method can also be applied to the research of other materials.

**Keywords:** HgCdTe, Shubnikov-de Haas oscillation, piezoceramics, stress control

**PACS:** 73.20.-r, 75.47.-m, 71.70.Fk

**DOI:** 10.7498/aps.69.20191330

\* Project supported by the National Basic Research Program of China (Grant No. 2016YFA0202201) and the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 11774367).

† Corresponding author. E-mail: [yug@mail.sitp.ac.cn](mailto:yug@mail.sitp.ac.cn)